

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 08.08.2022 11:48:15  
Уникальный программный ключ:  
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет  
«МИФИ»

Технологический институт - филиал

**РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  
ПЛАН**

*План одобрен Ученым советом ТИ НИЯУ  
МИФИ*

*Протокол № 2 от 04.07.2022*

по программе бакалавриата

**11.03.03**

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Профиль: ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  
Кафедра: Технических систем контроля и управления  
Факультет: Высшее образование

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 4 г.

Год начала подготовки (по учебному плану)

2021

Учебный год

2022-2023

Образовательный стандарт (СУОС)

18/03 от 31.05.2018

	Основной	Типы задач профессиональной деятельности
+	+	организационно-управленческий
+	+	конструкторский
+	+	технологический
+	-	проектный
+	-	научно-исследовательский

